

CIRIC セミナーNo.3

千葉大学-日本電子 表面分析セミナー

日にち：9月20日（金）

場所：千葉大学 CIRIC

受付：13時～

| | | |
|-------|---|-------------------------------|
| 13:30 | ご挨拶 | 千葉大学大学院理学研究院 荒井 孝義 CIRIC 長 |
| | | 日本電子： |
| 13:35 | X線光電子分光の原理と CIRIC 導入機器(JPS-9030)について | 千葉大学 CIRIC 森 久美子 技術補佐員 |
| 13:45 | 表裏界面の構造解析 | 千葉大学大学院理学研究院 大場 友則 先生 |
| 14:15 | FE-EPMA を用いた最新金属材料解析事例 | 物質材料研究機構 木村 隆 先生 |
| 14:45 | 休憩 | |
| 15:00 | 軟X線分光器による鉄鋼材料とポリマーの解析事例 | 日本電子(株)SA 事業ユニット 高橋 秀之 |
| 15:25 | 新卓上型 SEM JCM-7000 の実機デモンストレーション | 日本電子(株)MP 販促 |
| 15:55 | CIRIC 内 設備・装置紹介 | |
| 16:30 | インターフェーシング (質疑応答) | |
| 17:00 | 終了 | |